

ВЛИЯНИЕ КОВАЛЕНТНОГО РАДИУСА ЛЕГИРУЮЩЕЙ ПРИМЕСИ  
НА СКОРОСТЬ ВВЕДЕНИЯ А- И Е-ЦЕНТРОВ В КРЕМНИЙ n-ТИПА

В. С. Вавилов, Б. Н. Мукашев, А. В. Спицын

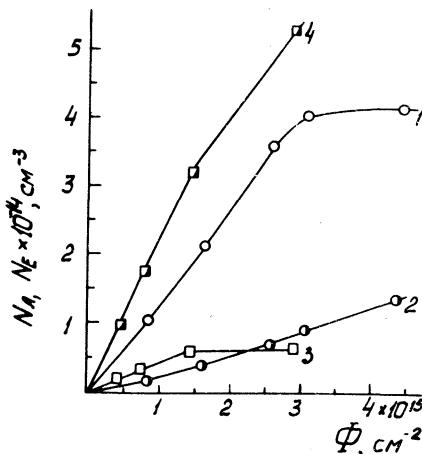
Исследования природы радиационных нарушений в полупроводниках показали, какую важную роль играют взаимодействия простейших дефектов с примесями и другими несовершенствами решетки. Подобные взаимодействия приводят к образованию А-центров (комплексов вакансия + атом кислорода) и Е-центров (комплексов вакансия + + атом донорной примеси) в кремнии n-типа /1/. При этом важной характеристикой процесса образования комплексов является сечение захвата примесным атомом вакансии, т.е. сечение образования А-центров,  $\sigma_A$  и Е-центров,  $\sigma_E$ . Если не происходит заметного отжига комплексов, то, как следует из элементарных соображений (см., например, /2/),

$$\sigma_E/\sigma_A = \eta_{E\text{O}}/\eta_{A\text{D}}, \quad (I)$$

где  $\eta_A$ ,  $\eta_E$  - дифференциальная скорость введения А- и Е-центров, а  $\eta_{\text{O}}$  и  $\eta_{\text{D}}$  - концентрации кислорода и донорной примеси. Это соотношение справедливо для начальных стадий облучения, когда концентрации А- и Е-центров малы по сравнению с концентрациями соответствующих примесей.

В данной работе исследуется влияние различных донорных примесей на скорость введения А- и Е-центров в кремнии. В работе использовались монокристаллы кремния, выращенные в кварцевых тиглях, легированные фосфором ( $5,75 \cdot 10^{15} \text{ P/cm}^3$  и  $6,60 \cdot 10^{15} \text{ P/cm}^3$ ), мышьяком ( $1,60 \cdot 10^{15} \text{ As/cm}^3$ ) и сурьмой ( $2 \cdot 10^{15} \text{ Sb/cm}^3$ ), со средним содержанием кислорода ( $5 \pm 2 \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3}$  (по оптическим измерениям) и монокристаллы, полученные методом бестигельной зонной плавки и легированные фосфором ( $5,50 \cdot 10^{14} \text{ P/cm}^3$ ), с содержанием растворенного кислорода меньше  $2 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ .

Образцы облучались при  $78^{\circ}\text{K}$  на линейном ускорителе различными дозами электронов с энергией 1,5 Мэв. После каждого облучения кристаллы выдерживались в течение 10 мин при  $380^{\circ}\text{K}$ , чтобы



Р и с. I. Зависимость концентраций А- и Е-центров от дозы облучения для образцов кремния с различным содержанием кислорода и легированных фосфором ( $\sim 5,6 \cdot 10^{14} \text{ р}/\text{см}^3$ ). Кривые 1 и 2 - А- и Е-центры для тигельного кремния; 3 и 4 - для зонного кремния.

избежать возможного неконтролируемого отжига радиационных дефектов во время последующих измерений. Надо отметить, что отжиг вторичных дефектов (комплексов) в кремнии  $\alpha$ -типа происходит при температурах выше  $400^{\circ}\text{K}$  /3/. Данные о концентрации дефектов и об энергетическом положении соответствующих им уровней в запрещенной зоне кремния получались из измерений эффекта Холла и электропроводности в диапазоне температур  $78 + 380^{\circ}\text{K}$ . При обработке экспериментальных данных использовались значения холловского фактора, приведенные в работе /4/.

На рис. I и 2 представлены зависимости концентрации А- и Е-центров от интегральной дозы облучения. Для всех исследованных образцов концентрация А-центров вначале увеличивалась и затем достигала насыщения, а концентрация Е-центров монотонно возрастала с увеличением дозы. По начальным участкам кривых были определены

усредненные значения скоростей введения А- и Е-центров для пяти образцов из каждой серии. Для образцов кремния, выращенных в кварцевых тиглях, была отмечена интересная особенность. С увеличением ковалентного радиуса легирующей примеси скорость введения комп-

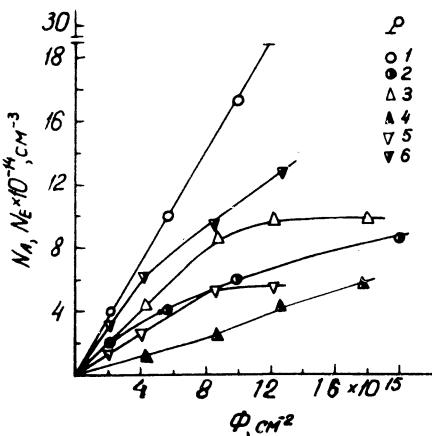


Рис. 2. Зависимость концентраций А- и Е-центров от дозы облучения для кремния, выращенного в кварцевых тиглях. 1,2 - А- и Е-центры в  $Si + 6.6 \cdot 10^{15} P/cm^3$ ; 3, 4 - А- и Е-центры в  $Si + 1.6 \cdot 10^{15} As/cm^3$ ; 5, 6 - А- и Е-центры в  $Si + 2.1 \cdot 10^{15} Sb/cm^3$ .

лексов вакансия - донорная примесь возрастала (рис. 2); при этом для кристаллов, легированных сурьмой, скорость введения Е-центров была значительно выше скорости введения А-центров. Зависимость отношения сечений образования Е- и А-центров от ковалентного радиуса донорной примеси, полученная из соотношения (1), показана на рис. 3.

В условиях нашего эксперимента образованные при облучении вакансии имеют заряд  $-2/5$ . Таким образом, между вакансиями и атомами донорной примеси существует кулоновское взаимодействие, благоприятствующее образование Е-центров. При образовании А-центров подобного взаимодействия нет; соответственно, отношение сечений  $b_E/b_A$  должно быть велико, как это и видно из рис. 3. С другой стороны, обнаруженная нами зависимость сечения образования Е-центров от ковалентного радиуса донорной примеси является

довольно неожиданным экспериментальным фактом. Действительно, можно было думать, что сечение захвата донорной примесью вакансии целиком определяется кулоновским взаимодействием, а различия в радиусах атомов примеси не играют роли. Однако это не

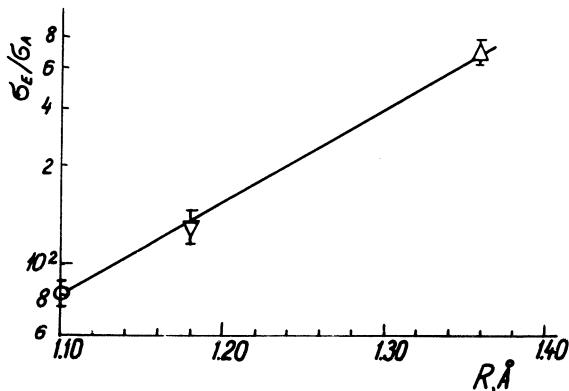


Рис. 3. Зависимость отношения течения образования E-центров к сечению образования A-центров от ковалентного радиуса донорной примеси.  $\downarrow$  - кремний, легированный фосфором ( $5,7 \cdot 10^{14}$  см<sup>-3</sup> и  $6,6 \cdot 10^{15}$  см<sup>-3</sup>);  $\circ$  - кремний, легированный мышьяком ( $1,6 \cdot 10^{15}$  см<sup>-3</sup>);  $\Delta$  - кремний, легированный сурьмой ( $2,1 \cdot 10^{15}$  см<sup>-3</sup>).

так. По-видимому, искажение решетки, окружающее атом примеси, каким-то образом влияет на глубину потенциальной ямы для кулоновского притяжения (например, через изменение эффективной диэлектрической постоянной).

Поступила в редакцию  
5 июня 1972 г.

#### Л и т е р а т у р а

1. В. С. Вавилов. Действие излучений на полупроводники, ФИЗМАТГИЗ, 1963 г.
2. В. Л. Винецкий и др. ФТП, 2, 1236 (1968).

3. H. Stein, F. Vook. Phys. Rev., 163, 790 (1967).
4. J. Messier, J. Merlo Flores. J. Phys. Chem. Solids, 24, 1539 (1963).
5. G. Watkins. Radiation Effects on Semiconductor Components (Toulouse, 1967), vol. 1, paper A1.